PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-282813

(43)Date of publication of application: 13.12.1986

(51)Int.CI.

G02B 13/08 G02B 3/06 G02B 6/42 G02B 9/00

(21)Application number: 60-123515

08.06.1985

(71)Applicant:

HOYA CORP

(72)Inventor:

ASAHARA YOSHIYUKI SAKAI HIROYUKI OMI SHIGEAKI NAKAYAMA SHIN YONEDA YOSHITAKA

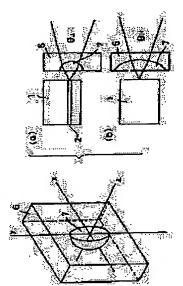
(54) CORRECTING METHOD FOR DIVERGENT LIGHT

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To eliminate astigmatic difference by using an anamorphic plane microlens which is recessed in an elliptic hemispherical shape in the center of a transparent member which decreases in refractive index from the surface of the inside and differs in decrease rate with the direction.

CONSTITUTION: The concave elliptic hemispherical lens part 7 is constituted in the transparent anamorphic plane microlens plate 6. The lens plate 6 decreases in refractive index from the surface to the inside and the decrease rate is different among directions (x), (y), and (z). The X direction of the lens 6 is made coincident with the vertical θ 1 direction of the joint surface 2 of a semiconductor 1 to obtain a common focus at the X-directional focus of the lens 6, and the horizontal θ 11 of the joint surface 2 of the semiconductor and the (y) direction of the lens are made coincident with each other to obtain a common focus at the (y)-directional focus of the lens 6. Thus, the astigmatic difference of the semiconductor laser is easily removed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 282813

@Int.CI.4	識別記号	庁内整理番号	•	❸公開	昭和61年(1986)12月13日	
G 02 B 13/08 3/06 6/42 9/00	•	8106-2H 7448-2H 7529-2H				
9/00		7529-2H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

99発明の名称 発散光の補正方法

②特 願 昭60-123515 ②出 願 昭60(1985)6月8日

茂 原 慶之 @発 明 之 # 裕 坂 ②発 明 者 明 砂発 明 近 江 伸 明 中 Ш 者 砂発 明 老 米 Œ 隆 ホーヤ株式会社 の出 顏

昭島市宮沢町472-4 昭和寮 所沢市中新井4-28-10 昭島市昭和町1-3-33 昭和荘

東大和市中央2-1101-34

昭島市宮沢町472-4 昭和寮

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

明報

弁理士 朝倉

1. 発明の名称

多代

理

発 散 光 の 補 正 方 法

2. 特許請求の範囲

- 1 透明部材のほぼ中央部で、透明部材より大なる 屈折率が透明部材の表面から内部に向って「減少し、 透明部材表面と垂直な方向(光軸)及び平行な方 向とではそれぞれ屈折率の減少例合が異なるよう なアナモルフィックレンズを少なくとも1枚用い ることを特徴とする発散光の補正方法。
- 2 特許請求の範囲(1)に決て発散光が半導体レーザー光であることを特徴とする発散光の額正方法。
- 3 特許請求の範囲(1)に於て透明部材がガラスであることを特徴とする発散光の補正方法。
- 4 特許請求の範囲(1)に決て透明部材が板状であることを特徴とする発散光の補正方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明はアナモルフィックレンズを用いて発散光を補正する方法に関するものであって、特に

100550 N

半導体レーザーのビーム形状を補正するのに有効 な方法に係る。

光通信やレーザーディスクの光源として最近頻 驚に使用されるようになった半導体レーザーは、 第1図(a) 及び(b) で示すように、半導体レーザ - 1 の 活 住屋 2 より レーザーピームを発生させる と、半導体の接合面に水平な方向 θ ii のピームウ エイストが光出射面より△Zだけ内部に位置し、 非点限差となることは良く知られている。この非 点隔差は屈折事券数型では通常5歳以下であるが、 利得遊波型では10~50加もの大きな値となり、レ ーザーヒームをレンスで平行光にしたり、微小な スポットに集光したりする場合に降客になる可能 性がある。このため従来は、半導体レーザーから 発生したピームを光ファイパーに光結合させるに 願して、例えば第2図(a) 及び(b) に示すように 円柱状のレンズ3を接合面2に垂直な方向にのみ 共焦点に配置し、あらかじめピームを垂直方向の み補正した上で屈折率分布型のロッドレンズ4な とと組合せて、ファイバー5の韓面に効率良く集

特開昭 61-282813 (2)

光させる方法がとられていた。この 合、円住状 レンズとして半径3~5 μという極めて小さなレ ンズを必要とするので、取扱いが困難であるはか りか、他のロッドレンズとの位置の関係や設置方 法に取しても厳しい制約を受けていた。

一方、半導体レーザーのビームを制御する方法 として、半球状の屈折率分布領域を有する平板マイクロレンズを用いる方法もあるが、これでは非 点隔差を除去することはできない。

そこで、本発明は第3図に示すような半楕円球状のアナモルフィック平板マイクロレンズを用い、 従来の補正方法の欠点を除去したものである。以 下、図面に沿って本発明を詳細に説明する。

第3回は本発明に用いるアナモルフィック甲板マイクロレンズ6の斜模図とを示し、第4回(a)、(b)及び(c)は当該レンズに於ける楕円半球状レンズ部分7の囲折率分布特性を示す。アナモルフィック平板マイクロレンズは、ガラス表面より内部に向って屈折率が徐々に減少する点では、通常の平板マイクロレンズと周様であるが、例えば×

方向とy方向では屈折率勾配部(レンズ部)の長さが異なり、このために屈折率勾配も×方向とy方向では異なるのでレンズ部は楕円半球状となっている。

このようなレンズを第5図(a) 及び(b) に示すように、半導体の接合面 2 と垂直な方向即ち θ 」方向とレンズ 6 の x 方向とを一致させてレンズの x 方向の塩点と共焦点とし、また半導体の接合と と水平な方向即ち θ 」方向とレンズの y 方向の塩点を共塩点にすることによって、半導体レーザーの非点隔差を除去することが可能となる。

また本発明の思想に基づいて、非点隔差の大きさに応じて、二つのレンズの×方向と×方向、 y 方向と y 方向を第 6 図 (a) 及び (b) に示すように一致させて重ね合せる事によって大きな非点阻差をも除去することが可能となる。さらに、 複数のレンズを同様の方法で重ね合せて非点阻差なく効率よくレーザーを集光することもできる。

さらにまた、第7回に示すように本発明のアナ

モルフィック平板マイクロレンズ6で非点限差を 除去した後、屈折率分布型のロッドレンズ8を用いて光ファイバー9の端面に、効率良くレーザー ピームを実光するような場合で例示される如く、 本発明の方法は他のレンズとの組合せでも利用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)は半導体レーザーの非点限

差に関する説明図、第2図(a)及び(b)は従来の
非点限差補正法に関する説明図、第3図は本発明
のアナモルフィック平板マイクロレンズの斜視図、
第4図(a)、(b)及び(c)は楕円半球状レンが表別の
分の×方向、ソ方向及びて方向に於ける屈が中分

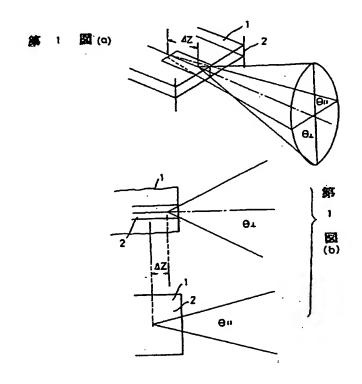
右図、第5図(a)及び(b)は本発明方法の一定
例を示す説明図、第6図(a)及び(b)は本発明の
アナモルフィック平板マイクロレンズを用いて

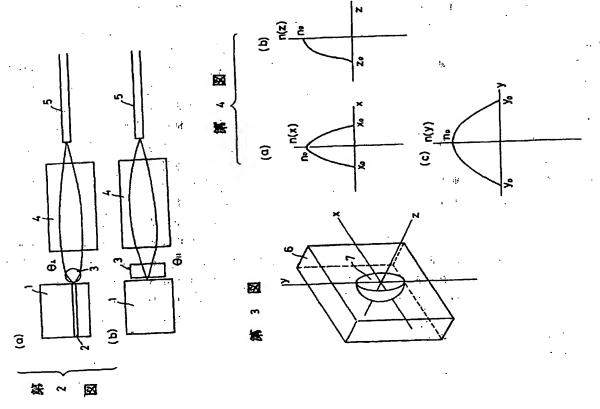
透明図である。

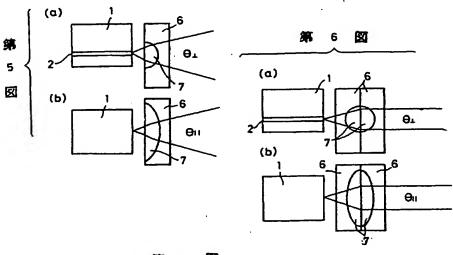
METATE . .

1 … 半導体レーザー、2 … 括性層(接合面)、3 … 円柱レンズ、4 … 屈折率分布型ロッドレンズ、5 … 光ファイパー、6 … アナモルフィック 平板マイクロレンズ板、7 … 楕円半球状レンズ部、8 … 屈折率分布型ロッドレンズ、9 … 光ファイパー。

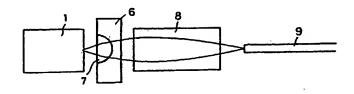
出願人 ホーヤ株式会社代理人 朝食正幸







第 7 图



手統補证機

昭和60年 7月16日

特許庁長官殿

(特許庁審盗官

殺)

1. 事件の表示

昭和60年特許顕第123515号

2. 発明の名称

発散光の補正方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人

ホーヤ 株式会社

4.代理人

〒105 東京都港区西新鐵1-18-14小里会館

信和法律特許事務所

(7222)弁理士 朝 倉 正 幸 電話03(580)5617 · 5618



5. 補正の対象

明編書の「特許請求の範囲」類

6. 雑正の内容:

別紙の通り訂正する。

特許广

機能 なんじ たいこういい かんじゅうじょ ごういご

<別 紙>

特許請求の範囲

- 1 選明部材のほぼ中央部で、透明部材より大なる 屈折率が透明部材の表面から内部に向って被少し、 透明部材表面と垂直な方向(光輪)及び平行な方向とではそれぞれ屈折率の減少割合が異なり、透明部材表面における直交する方向で直径が異なる 相円半球状のレンズ部分を有するアナモルフィックレンズを少なくとも1枚用いることを特徴とする発散光の補正方法。
- 2 特許請求の範囲(1)に 放て発取光が半導体レーザー光であることを特徴とする発散光の補正方法。
- 3 特許請求の範囲(1)に放て透明感材がガラスであることを特徴とする発散光の補正方法。
- 4 特許請求の範囲(1)に決て透明部材が板状である ことを特徴とする発散光の補正方法。